

東京大学生産技術研究所 特任研究員または特任助教（特定有期雇用教職員） 公募要領

1. 職名・採用人数： 特任研究員または特任助教 1名
2. 勤務形態： 常勤（特定有期雇用教職員）
3. 所 属： 東京大学生産技術研究所 岩本研究室
4. 勤務場所： 東京都目黒区駒場4-6-1
5. 業務内容： 下記のいずれか研究分野に従事し業績を達成すること
  1. ダイヤモンドナノフォトニクスに関する研究
    - a) ダイヤモンドを用いたナノ構造の設計、作製および光学評価
  2. トポロジカルフォトニクスに関する研究
    - a) 磁気光学効果を利用したトポロジカルフォトニック結晶の設計、作製および及び光学評価
    - b) 非線形トポロジカルフォトニクス、非エルミート光学やトポロジカルレーザなど
6. 応募資格： 博士号取得者および取得見込み者
7. 任 期： 着任日（採用決定後、できるだけ早い時期）～令和5年3月31日  
※予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ契約を更新する可能性がある。  
※試用期間あり（6か月）
8. 給 与： 本学の就業規則に基づき支給。月額25万円以上、経験、業績等に基づき月額130万円を超えない範囲で支給。（業績・成果手当を含む。）通勤手当は、本学の支給要件を満たす場合に支給。昇給制度なし。
9. 就業日： 週5日勤務（月～金）  
※土日、祝日法に基づく休日、年末年始（12月29日～1月3日）は休日。
10. 就業時間等： 専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分、週38時間45分勤務したものとみなす。
11. 休 暇： 年次有給休暇、特別休暇 等
12. 社会保険等： 共済組合、雇用保険、労災保険については法令の定めるところにより加入。
13. 提出書類：
  - 1) 履歴書（写真添付、PDF形式） 下記 URL からダウンロードしてください。  
<https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html>  
e-mail address等の緊急連絡先も記入のこと
  - 2) 研究業績リスト（査読付き学術論文、国内外学会発表、著書、特許、受賞など：招待講演などあれば明示すること）（PDF形式）
  - 3) これまでの研究業績の概要（A4用紙2枚以内、PDF形式）

- 4) 着任後の研究計画の概要 (A4 用紙2枚以内、PDF形式)
  - 5) 照会可能者2名の氏名と連絡先
14. 公募締切日：令和4年6月30日(木曜日)(必着)
- ※但し、適任者が見つかり次第、募集を締め切ることがあります。
15. 選考方法：書類による第1次選考を実施後、面接等による第2次選考を行う。面接に必要な旅費、滞在費等は応募者の負担とする。
16. 書類送付方法および送付先：
- 下記のwebサイトに必要事項を記入し、必要なファイルをアップロードすること  
<https://forms.gle/48Wdg8iHFbPC81eJ8>  
アップロード終了後、確認のために17. 問い合わせ先に電子メールで連絡のこと
17. 問い合わせ先：
- 東京大学生産技術研究所 教授 岩本 敏  
E-mail: [iwamoto@iis.u-tokyo.ac.jp](mailto:iwamoto@iis.u-tokyo.ac.jp)
18. 募集者名称： 国立大学法人東京大学
19. その他：
- ・応募の秘密は厳守し、応募書類は採用選考の目的以外には使用いたしません。
  - ・応募書類は原則として返却いたしません。
  - ・本学は男女共同参画を推進しており、業績評価において同等と認められた場合には、女性を積極的に採用します。(ポジティブ・アクション募集)
  - ・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。